





























機械で材料を加工する時、材料をシリコンオイル等で 固定し、安価に、迅速に、かつ加工精度を向上させる

特 許 権 者:垂水

ライセンス情報番号:L2001003742

工場で材料を切断、研磨等の機械加工するときには、 材料を加工機械のテーブルにしっかりと固定しなけれ ば精度のよい加工はできない。一般的には、マグネッ トや真空で吸着したり、バイスではさんだりして固定 している。しかし、材料が薄かったり、こわれやすか ったり、複雑な形状の場合には材料をテーブルに冷凍 固定する方法がとられている。

従来、銅の冷凍プレートに水を霧状に塗布してその 上に材料を載せて氷結させていたが、装置が高価で複 雑であった。また、加工中の熱や工具の潤滑液などの 液体で凍結がとけて材料を固定できなくなり、加工中 に材料が飛ばされる危険があった。さらに、加工中に 材料に氷がたまり工具が壊れるトラブルがあった。冷 凍固定以外の方法として、ワックス類を使用した方法 もあるが材料の着脱に時間がかかり、作業効率が非常 に悪かった。

本発明では、水のかわりにシリコンオイル等の高分 子系凝固剤を材料とテーブルの隙間に挟み、そこにそ の凝固剤の凝固温度より低い温度のガスや液体を供給 することで凍結固定する。これにより、装置が安価で、 しっかりと固定でき、材料の着脱時間が短く、しかも 材料の種類、大きさを問わず高精度な加工が可能とな った。

ユーザー業界





た光が感光ドラム上を走査するまでに通過するポリゴンミラー(回転多面鏡)、各種レンズの超精密加工、取付精度が要求される。 本発明はそれらの部品の加工精度、生産性の向上を実現できる。 光通信の部品加工装置

等ピッチで正確なドット表現を実現するにはレーザから発振され

活用アイデア

レーザビームプリンタの部品加工装置

大容量データ通信で光ファイパの需要が見込まれるが、光ファイ パは用途により先球、楔型、斜面研磨等各種の先端形状がある。 本発明はこれらの高精度加工に応用できる。

液晶ディスプレイ用フレネルレンズの微細加丁装置

液晶ディスプレイの拡大用や集光レンズにパックライト用導光板 に微細加工を施したフレネルレンズが使用されている。今後は大 型の液晶ディスプレィの需要が見込まれる。本発明は200インチ クラスの大型フレネルレンズの加工にも応用できる。



マイクロマニピュレータ用部品の加工装置

近年、顕微鏡視野での微細作業では、例えば、パイオ分野では細 胞への遺伝子注入、核移植等、工業分野では半導体・液晶・高分 子材料の異物の取出し、溶剤の滴下などがある。これらの作業に はマイクロマニピュレータという超高精度ロボットハンドが必要 でり、それを構成する部品も高精度の加工が要求されている。

宝石・貴金属加工のワーク固定装置

、実业制成エペク・ノ国に役量 従来の手加工の部分をコンピュータを連動させた加工システムに して、複雑な形状、精密な面出しを自動加工することにより、お 客様が驚くような仕上がりで、かつ安価な商品を提供する。



靴型製作のワーク固定装置

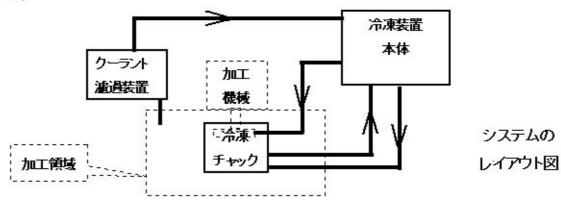
近年、オーダーメイドの靴で顧客の足の形を3次元計測し靴型を 作る店がある VAID は大型や高密度ポリエチレンで作られるが **靴型切削装置に本発明の固定方法を利用すれば、材質、形状にか** からわらずしっかり固定できる。

近年の、光学、電子関連機器は小型高性能化が 進み、それらに使用される精密機械部品も高精度 が要求されている。一方、性能や機能での差別化 には限度があり、それらの商品のデザインや表面 処理・加工は付加価値を高めるための要素として より重要性を高めてきている。これら付加価値あ る製品を短期に開発し、タイムリーに市場に投入 するためには金型や製品の加工精度の向上、加工 日数の短縮が求められる。また、市場ニーズから 多品種少量生産に対応するには材質、形状、寸法 を問わす、幅広い加工方法が求められる。精密機 器、電子機器の本体や部品の加工、半導体装置の 製造工程に本発明のワーク固定装置を含む加工装 置を導入すれば、大幅な生産性、品質の向上、コ ストの削減が図れることから利用性は高い。

凍結チャック (特許第2992770号、特許第3008344号)

特 徴;

- 1. 液体(MW−1)を掛けて、クーラントで氷結(氷点+17°C)し、ワークを固定する。
- 2. 小部品機械加工の工数低減。ワックス、接着剤に比べ約1/4~1/5 (こ工数短縮。
- 3. 加工中、自由にクーラント液を使用可能。応用範囲の飛躍的向上。
- 4. 研削、切削の仕上がり寸法の向上、「そり」の低減効果大。加工精度の向上。
- 5. 溶剤による、プラ部品の「くもり」が発生しない。レンズ等、研磨面をそのまま維持可能。
- 6. クーラント・冷却装置一体型チャック、ロータリー研削盤用チャックを開発、発売中。
- 7. 大手電子部品メーカー、中規模部品メーカーでの採用(特許契約前提)が相次いでいる。



特 許 情 報

・権利存続期間:14年4ヶ月(平29.2.17満了)

・実施段階:実施有り

・技術導入時の技術指導の有無:有り

・ノウハウ提供:有り

・ライセンス制約条件:許諾のみ

出願番号:特願平09-048496

出願日/平9.2.17

公開番号:特開平10-230429

公開日/平10.9.2

特許番号:特許3008344

登録日/平11.12.3

特許流通データベース情報

・タイトル:**ワークの固定がしっかり出来る**
 凍結チャック工法および装置

・ライセンス番号:L2001003742

http://www.ryutu.ncipi.go.jp/db/index.html

からご覧になれます。

参考情報

・特許流通アドバイザーによる推薦

・関連特許:国内・国外あり

皆様からのお問合せを、お待ちしています。

この特許の問合せ先

株式会社エミネントサプライ 代表取締役 垂水 禧享

〒144-0044

東京都大田区本羽田2 - 12 - 1第2工場アパート310号 TEL:03-5735-0700 FAX:03-5735-0702 E-mail:eminent-supply@mbd.nifty.com

もしくはお近くの特許流通アドバイザー (P160~163をご覧下さい)にご連絡下さい。



電気・電子

































